07

Исследование методом импедансной спектроскопии тандемных солнечных элементов на основе c-Si с верхним слоем нанокристаллов перовскитов CsPbBr $_3$ и CsPbI $_3$

© Л. Буджемила, 1,2 Г.В. Ненашев, 2 В.Г. Малышкин, 2 Е.И. Теруков, 2 А.Н. Алешин 2

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

195251 Санкт-Петербург, Россия

²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

194021 Санкт-Петербург, Россия e-mail: aleshin@transport.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 19 февраля 2024 г. В окончательной редакции 19 февраля 2024 г. Принято к публикации 22 февраля 2024 г.

Представлены результаты исследований с использованием импедансной спектроскопии многослойных структур, состоящих из пленок нанокристаллов неорганических перовскитов CsPbI₃ и CsPbBr₃, которые были нанесены на поверхность солнечных элементов на основе кристаллического кремния (*c*-Si). Показано, что при одинаковых условиях графики импедансного отклика для обеих структур хорошо соответствуют модели эквивалентной схемы и включают последовательное сопротивление, сопротивление рекомбинации и геометрическую емкость, которая описывает параметры, возникающие из-за накопления заряда, сопротивления переноса заряда и/или наличия дополнительных межфазных электронных состояний. Обнаружено, что добавление слоя нанокристаллов CsPbI₃ усиливает фотоотклик при смещении, однако этот эффект сопровождается уменьшением проводимости. В свою очередь, добавление слоя нанокристаллов CsPbBr₃ подавляет фотоотклик при увеличении напряжения смещения, но улучшает фотоотклик при отсутствии напряжении смещения.

Ключевые слова: импедансная спектроскопия, солнечные элементы, перовскиты, нанокристаллы, кристаллический кремний.

DOI: 10.61011/JTF.2024.04.57535.43-24

Введение

В последнее время проводятся обширные исследования с целью повышения эффективности тандемных c-Si солнечных элементов (СЭ) на основе гетероструктур путем нанесения пленок металлоорганических перовскитов. Модификация поверхности c-Si СЭ пленками металлоорганических перовскитов считается одним из наиболее перспективных направлений [1] благодаря высокому коэффициенту поглощения в этих материалах в видимом спектре [2], способности формировать на их основе многослойные гетероструктуры [3], достаточно высокой подвижности носителей заряда [4], а также относительно низкой стоимости их производства. С другой стороны, оптические резонансные наноструктуры такие, как нанокристаллы (НК) неорганических перовскитов, также могут улучшить свойства c-Si CЭ [5].

Импедансная спектроскопия (ИС) является универсальным методом характеризации СЭ для оценки их электрических свойств и определения электрохимических процессов, а также профилирования электронной структуры в твердотельных устройствах [6–8]. Оптоэлектронные исследования этих структур были проведены в предыдущей работе [5]. Морфологические исследования, проведенные методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), выявили сферические белые точки различной плотности, формы и размера [5]. В настоящей работе авторы представляют результаты ИС для структур c-Si/CsPbBr₃ (HK) и c-Si/CsPbI₃ (HK) и обсуждают их вольт-амперные характеристики. Результаты ИС демонстрируют, что при идентичных условиях измеренные графики Найквиста хорошо соответствуют смоделированным. Предложена модель эквивалентной схемы, учитывающая омическое сопротивление, сопротивление рекомбинации и геометрическую емкость, которые возникают из-за накопления заряда, сопротивления передаче заряда и/или дополнительных межфазных электронных состояний. Мы обнаружили, что добавление слоя НК CsPbI₃ улучшает фотоотклик в условиях смещения, но это улучшение приводит к снижению проводимости по постоянному току. И наоборот, включение слоя НК CsPbBr₃ блокирует фотоотклик при смещении, но незначительно усиливает фотоотклик при отсутствии приложенного напряжения.

1. Детали эксперимента

1.1. Приготовление образцов

В настоящей работе были использованы СЭ, изготовленные из монокристаллического кремния c-Si, предоставленные исследовательским Центром тонкопленоч-

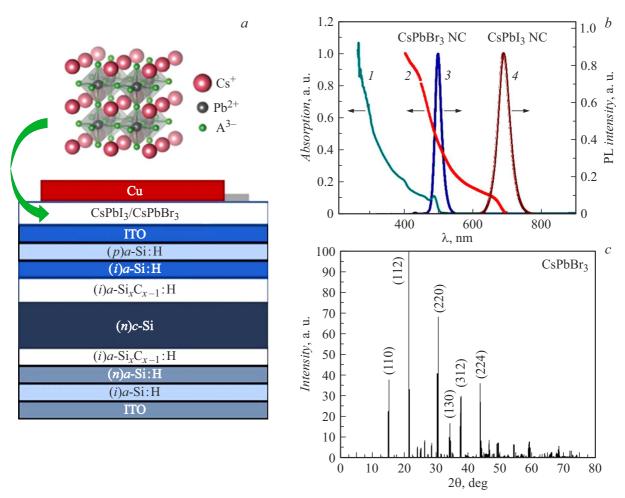


Рис. 1. a — структура СЭ и НК Сs $^+$ Pb $^{2+}A_3^-$ перовскитов, где A — I, Br; b — спектры поглощения чистых пленок НК СsPbBr $_3$ (линия I), и CsPbI $_3$ (линия 2) на кварцевых подложках; на том же графике показаны спектры ФЛ чистых НК СsPbBr $_3$ (линия 3) и CsPbI $_3$ (линия 4), кривые I и 3, а также 2 и 4 представлены в работах [11,12] соответственно; c — результаты XRD — исследования пленки НК СsPbBr $_3$.

ных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Структура стандартизированного СЭ, показанного на рис. 1, а, включает в себя кристаллическую подложку из кремния n-типа (c-Si) ориентированную (100), на обе стороны которой последовательно нанесен слой аморфного гидрогенизированного карбида кремния в виде твердого раствора $Si_x C_{x-1}$:H (где 0.8 < x < 0.90) с толщиной 0.5-2 nm; нелегированный слой аморфного гидрогенизированного кремния толщиной 2-5 nm, на лицевую сторону (сторону излучения) которого нанесен р-легированный слой аморфного гидрогенизированного кремния толщиной $5-20\,\mathrm{nm}$; слой оксида индияолова (ITO) толщиной 90-110 nm. На тыльную сторону кристаллической подложки последовательно нанесен легированный п-слой аморфного гидрогенизированного кремния толщиной 10-20 nm, а также слой ITO толщиной 40-80 nm [9,10].

Растворы толуола, содержащие НК $CsPbI_3$ или НК $CsPbBr_3$, были синтезированы методом горячей инжекции, аналогичным нашим предыдущим исследова-

ниям [11,12] и в соответствии с [13,14]. При методе горячей инжекции соединения-прекурсоры растворяются в растворителе с высокой температурой кипения и нагреваются до температуры, превышающей температуру кипения растворителя. Для обоих НК использовалась одинаковая температура роста. Затем в смесь добавляют растворитель с более низкой температурой кипения для быстрого охлаждения и образования зародышей материала квантовых точек, что приводит к образованию мелких однородных частиц. Реакционную смесь выдерживают при более низкой температуре в течение некоторого времени для выращивания квантовых точек, после чего можно добавить укупорочный агент для стабилизации частиц. Впоследствии квантовые точки промывались растворителем для удаления избытка лигандов и побочных продуктов и могли быть повторно диспергированы в желаемом растворителе для дальнейшего применения. Наконец, эти растворы NCs были нанесены на подложки из c-Si методом центрифугирования с использованием центрифуги Chemat Technology spin-

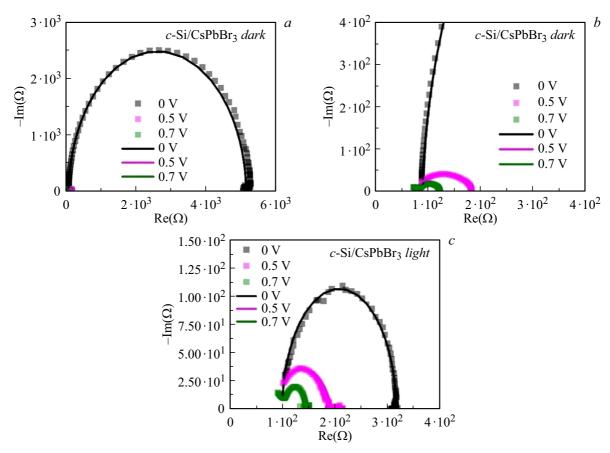


Рис. 2. Импедансная диаграмма для a-c-Si/CsPbBr $_3$ в темноте; b- меньший масштаб в высокочастотной области (c-Si/CsPbBr $_3$ в темноте); c-c-Si/CsPbBr $_3$ при освещении и при разных напряжениях смещения. Точки — реальный импеданс, линии — имитация импеланса.

соаter KW-4A при 2000 грт в течение 30 s. Толщина пленки для образца $CsPbI_3$ и образца $CsPbBr_3$ составляла 30-40 nm и 100-150 nm соответственно [5]. Для изучения оптических характеристик мы ранее провели измерения поглощения и фотолюминесценции (ФЛ). На рис. 1, b представлены спектры поглощения и ФЛ чистых пленок $CsPbI_3$ HK [11] и $CsPbBr_3$ HK [12] на кварцевых подложках. На рис. 1, c представлены результаты XRD-исследования пленки HK $CsPbBr_3$.

1.2. Измерения ИС

Измерения ИС проводились в темноте и при освещении имитатором солнечного света с использованием импедансометра Elins Z-500PX методом, описанным в нашей предыдущей работе [15]. Верхний электрод был изготовлен из меди. Измерения проводились при прямом смещении в диапазоне от 0 до 1 V в диапазоне частот от 10 Hz до 0.5 MHz. Данные ИС были проанализированы с использованием лицензионного программного обеспечения Z-View. Чтобы подавить внешние помехи, исследуемые образцы были помещены в медный ящик.

2. Результаты и обсуждение

Для лучшего понимания особенностей механизма переноса в наших образцах было проведено исследование ИС в одинаковых условиях (в темноте и при освещении имитатором солнечного света) для образцов c-Si СЭ с верхними слоями НК CsPbBr₃ и CsPbI₃, а также для чистого образца c-Si CЭ (без нанесенного верхнего слоя НК). На рис. 2, а, в показаны графики импедансного отклика для образца c-Si/CsPbBr₃ в темноте (рис. 2, a) и при освещении (рис. 2, b). Аналогично на рис. 3 показаны графики импедансного отклика для образца c-Si/CsPbI $_3$ в темноте (рис. 3, a) и при освещении (рис. 3, b), а на рис. 4, a, b — графики импедансного отклика для чистого образца c-Si в темноте (рис. 4, a) и при освещении (рис. 4, b). Эти графики представляют данные импедансного отклика, где Im (Ω) — мнимая часть комплексного сопротивления, а Re (Ω) — действительная часть комплексного сопротивления. Полукруг на более высокой частоте связан с переносом заряда и рекомбинацией через структуру/контакты, а полукруг на более низкой частоте — с рекомбинацией носителей заряда, релаксацией диэлектрика и миграцией ионов в слоях структуры [16]. Паразитный индуктивный хвост

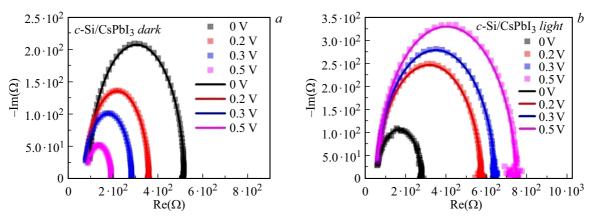


Рис. 3. Импедансная диаграмма для a-c-Si/CsPbI $_3$ в темноте и b-c-Si/CsPbI $_3$ при освещении и при разных напряжениях смещения. Точки — реальный импеданс; линии — имитация импеданса.

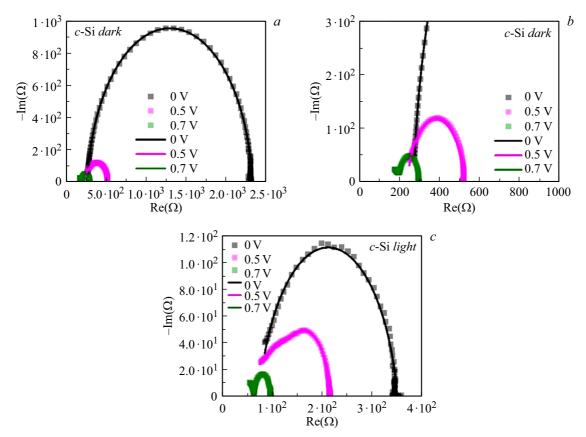


Рис. 4. Импедансная диаграмма для a-c-Si в темноте; b- меньший масштаб в высокочастотной области (c-Si в темноте); c- c-Si при освещении и при разных напряжениях смещения. Точки — реальный импеданс; линии — имитация импеданса.

на графиках импедансного отклика на высоких частотах приписывается паразитной индуктивности, исходящей от кабелей и электродов [17].

Графики импедансного отклика с различными напряжениями смещения были смоделированы с помощью эквивалентных схем, показанных на рис. 5 (для двух случаев: при напряжении $0.5\,\mathrm{V}$ и ниже и при напряжении $0.7\,\mathrm{V}$ и выше). На рис. 5, a эквивалентная схема состоит из резистора R_1 , включенного последовательно с параллельной комбинацией элемента постоянной

фазы CPE_1 , и сопротивлением R_2 . Эта эквивалентная схема обеспечивает превосходную подгонку данных по

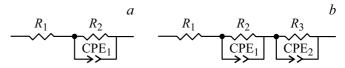


Рис. 5. Модель эквивалентной схемы для a — при напряжении $0.5\,\mathrm{V}$ и ниже; b — при напряжении $0.7\,\mathrm{V}$ и выше.

		mesiobbie sii	а юния параметр	ов дзи каждон к	юдели		
Верхний слой	R_1	R_2	T_1	P_1	R_3	T_2	P_2
CsPbBr ₃ _0_dark	89.6	5065	$1.32 \cdot 10^{-8}$	0.98691			
CsPbBr ₃ _light	100	218	$1.61 \cdot 10^{-8}$	0.9907			
CsPbBr ₃ _05_dark	76.9	106.5	$1.26 \cdot 10^{-7}$	0.84964			
CsPbBr ₃ _05_light	84.1	111.1	$5.13 \cdot 10^{-7}$	0.73349			
CsPbBr ₃ _07_dark	46.9	38.36	$5.48 \cdot 10^{-7}$	0.69104	37.11	$8.44 \cdot 10^{-7}$	0.99971
CsPbBr ₃ _07_light		111.2	$1.57 \cdot 10^{-6}$	0.49134	35.64	$6.43 \cdot 10^{-7}$	0.99792
CsPbI ₃ _0_dark	92.83	424.2	$1.30 \cdot 10^{-8}$	0.98431			
CsPbI ₃ _0_light	57.35	219.8	$1.62 \cdot 10^{-8}$	0.97827			
CsPbI ₃ _02_dark	77.69	281.3	$1.59 \cdot 10^{-8}$	0.97545			
CsPbI ₃ _02_light	58.44	513.6	$1.37 \cdot 10^{-8}$	0.97318			
CsPbI ₃ _03_dark	73.02	210	$1.73 \cdot 10^{-8}$	0.97325			
CsPbI ₃ _03_light	58.55	581.2	$1.30 \cdot 10^{-8}$	0.97284			
CsPbI ₃ _05_dark	80.3	111.6	$2.37 \cdot 10^{-8}$	0.95978			
CsPbI3_05_light	58.66	684.8	$1.15 \cdot 10^{-8}$	0.97567			
CsPbI ₃ _07_dark	60.89	32.4	$3.53 \cdot 10^{-7}$	1	43.74	$1.08 \cdot 10^{-6}$	0.7
c-Si pure_0_dark	270	2044		$1.27 \cdot 10^{-8}$	0.95275		
c-Si pure_0_light	73.66	276.8	$6.92 \cdot 10^{-8}$	0.86319			
c-Si pure_05_dark	239.1	281.7	$5.54 \cdot 10^{-8}$	0.8839			
c-Si pure_05_light	52.7	62.01	$1.12 \cdot 10^{-7}$	1	101	$9.90 \cdot 10^{-7}$	0.6774

 $8.56 \cdot 10^{-7}$

 $3.61 \cdot 10^{-8}$

0.58

0.90097

103.5

26.62

Числовые значения параметров для каждой модели

целому ряду применяемых напряжений смещения [18]. Элемент R_1 представляет собой резистивные потери на электродах и соответствует сдвигу от нуля до пересечения полукруга с осью Re на высоких частотах. Элемент R_2 соответствует диаметру полукруга и уменьшается в ответ на увеличение смещения образца. Это можно объяснить уменьшением объемного сопротивления в результате введения носителей заряда [19,20]. СРЕ является неидеальным конденсатором и связан с $p^+ - n$ переходом в слое Si [18] и неравномерным распределением времени релаксации диэлектрика, проявляющимся из-за неоднородностей в слое перовскита [21]. При увеличении напряжения смещения наблюдается значительное уменьшение диаметра дуги полукруга. Однако для образца c-Si/CsPbI₃ диаметр дуги увеличивается, что объясняется эффектом отрицательного фотоотклика [22-24]. Рис. 5, b дополнительно содержит элемент постоянной фазы CPE_2 и сопротивление R_3 , которые описывают хвост на графиках импедансного отклика в высокочастотной области при высоких напряжениях смещения. Наличие таких стандартных полукругов на

103.2

36.93

c-Si pure_07_dark

c-Si pure_07_light

графиках импедансного отклика означает, что исследуемые СЭ обладают идеальным электрическим откликом, не демонстрируют явной деградации и характеризуются хорошей стабильностью [25].

88.79

33.35

 $2.45 \cdot 10^{-7}$

 $2.87 \cdot 10^{-6}$

1

0.99822

По сравнению с чистым образцом c-Si образец c-Si/CsPbBr $_3$ демонстрирует более значительное изменение отклика импеданса в темноте при приложении напряжения смещения из-за большего полукруга при нулевом напряжении смещения и меньшего полукруга при других напряжениях смещениях. Никаких существенных изменений в характеристике импеданса при освещении имитатором солнечного света для этого образца обнаружено не было.

Образец c-Si/CsPbI $_3$ по сравнению с образцом c-Si демонстрирует менее значительное изменение импедансной характеристики в темноте, но гораздо лучшую проводимость. Воздействие света на образец c-Si/CsPbI $_3$ приводит к появлению эффекта отрицательной фотопроводимости [22–24].

Расчеты параметров подгонки элементов цепи для всех образцов без приложения напряжения смещения

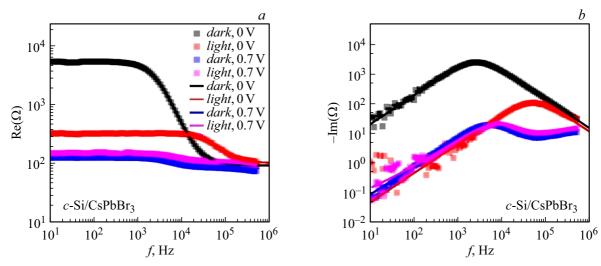


Рис. 6. Частотные зависимости действительной (a) и мнимой (b) частей комплексного сопротивления для c-Si/CsPbBr $_3$ образца в темноте и при освещении при разных напряжениях смещения. Точки — реальный импеданс, линии — имитация импеданса.

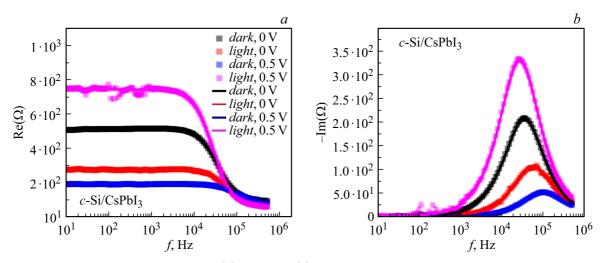


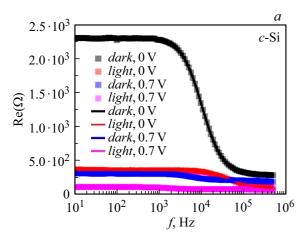
Рис. 7. Частотные зависимости действительной (a) и мнимой (b) частей комплексного сопротивления для c-Si/CsPbI $_3$ образца в темноте и при освещении при разных напряжениях смещения. Точки — реальный импеданс, линии — имитация импеданса.

были выполнены с помощью программы ZView. Каждый график импедансного отклика описывается четырьмя параметрами: R_1 , R_2 , T и P (для емкости C = T, P = 1). Численные значения этих параметров приведены в таблице. Погрешности всех результирующих параметров составляют менее 5%.

Отклик импеданса в различных условиях (в темноте и при освещении при различных напряжениях смещения) для всех образцов сравнивался с частотными зависимостями действительной (a) и мнимой (b) частей на рис. 6 (для образца c-Si/CsPbBr $_3$), на рис. 7 (для образца c-Si/CsPbBr $_3$) и на рис. 8 (для образца c-Si/CsPbBr $_3$) заметно влияние света на проводимость при нулевом напряжении смещения, что приводит к уменьшению сопротивления и значительному смещению пика сопротивления в высокочастотную область (уменьшение емкости). При приложении смещения эффект

фотопроводимости становится незначительным. Кроме того, смещение характеризуется появлением второго пика в высокочастотной области на рис. 6, b. Это можно объяснить появлением паразитной индуктивности, которая становится заметной при высоких значениях напряжения смещения [16]. Для образца c-Si/CsPbI $_3$ влияние света на проводимость заметно при любых напряжениях смещения. Но высокие значения смещения приводят к эффекту отрицательной фотопроводимости [19–21]. По сравнению с образцом c-Si/CsPbBr $_3$ пики мнимой части комплексного сопротивления для образца c-Si/CsPbI $_3$ более резкие и демонстрируют меньшие сдвиги по оси частот.

Для образца c-Si влияние света на проводимость заметно при любых напряжениях смещения по сравнению с образцом c-Si/CsPbBr₃, а также эффект отрицательной



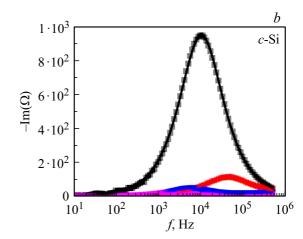


Рис. 8. Частотные зависимости действительной (a) и мнимой (b) частей комплексного сопротивления для c-Si образца в темноте и при освещении при разных напряжениях смещения. Точки — реальный импеданс, линии — имитация импеданса.

фотопроводимости не наблюдается по сравнению с образцом $c\text{-Si/CsPbI}_3$.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СЭ с нанесенными пленками НК неорганического перовскита демонстрируют свойства, которые приблизительно аналогичны свойствам чистого c-Si СЭ, но при этом были отмечены некоторые различия.

Сопротивление рекомбинации образца c-Si/CsPbBr₃ и чистого образца c-Si изменяется похожим образом в зависимости от приложенного напряжения смещения. Как сопротивление рекомбинации, так и последовательное сопротивление уменьшаются с увеличением приложенного напряжения смещения. С другой стороны, образец c-Si/CsPbI₃ демонстрирует совершенно иное поведение. Сопротивление рекомбинации и последовательное сопротивление образца c-Si/CsPI3 увеличиваются с увеличением приложенного напряжения. Неидеальный конденсатор демонстрирует динамику носителей заряда в тандеме a-Si:H/a-Si $_x$ C $_x$:H/c-Si СЭ. Следует отметить, что пленка НК CsPbI₃ усиливает фотоотклик при увеличении напряжения смещения, однако такой фотоотклик приводит к снижению проводимости по постоянному току. Пленка НК CsPbBr₃, напротив, блокирует фотоотклик при приложенном напряжении смещения, но немного улучшает фотоотклик при нулевом напряжении смещения. Когда приложенное напряжение превышает 0.6 V, образуются новые полукруги. Этот эффект был объяснен второй эквивалентной схемой.

Заключение

В работе были представлены результаты исследований ИС в многослойных структурах на основе пленок НК неорганических перовскитов $CsPbI_3$ и $CsPbBr_3$, нанесенных на поверхность СЭ на основе c-Si. Результаты ИС показывают, что при идентичных условиях графики импедансного отклика для обеих структур хорошо согласуются с моделями эквивалентных схем. Данные

модели эквивалентных схем представлены элементами сопротивления и постоянной фазы (которая описывает эффекты, возникающие из-за накопления заряда, сопротивления переносу заряда и/или дополнительных межфазных электронных состояний). Численные значения параметров R, T и P были получены для каждой модели эквивалентной схемы (погрешности всех результирующих параметров составляют менее 5%). Было обнаружено, что добавление слоя НК CsPbI $_3$ усиливает фотоотклик при увеличении напряжения смещения, но такой фотоотклик приводит к снижению проводимости (эффект отрицательной фотопроводимости). Напротив, добавление слоя НК CsPbBr $_3$ блокирует фотоотклик при увеличении напряжения смещения, но немного улучшает фотоотклик при нулевом напряжении смещения.

Данное исследование дает представление о процессах в тандемных СЭ на основе c-Si с верхними слоями НК неорганических перовскитов $CsPbBr_3$ ($CsPbI_3$) путем анализа спектров импеданса в различных условиях. Полученные результаты позволяют улучшить эксплуатационные характеристики следующего поколения тандемных c-Si СЭ с верхними слоями неорганических перовскитных НК.

Благодарности

Авторы благодарны И.П. Щербакову за помощь в исследовании фотолюминесценции.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

[1] G. Eperon, M. Hörantner, H. Snaith. Nat. Rev. Chem., **1**, 0095 (2017). DOI: 10.1038/s41570-017-0095

- [2] C. Gao, D. Du, W. Shen. Carb Neutrality, 1, 9 (2022). DOI: 10.1007/s43979-022-00003-x
- [3] A. Al-Ashouri, A. Magomedov, M. Roß, M. Jošt, M. Talaikis, G. Chistiakova, R. Schlatmann. Science, 366 (6468), 857 (2019). DOI: 10.1126/science.abd4016
- [4] F. Sahli, J. Werner, B.A. Kamino, M. Bräuninger, R. Monnard,
 B. Paviet-Salomon. Nature Mater., 17 (9), 820 (2018).
 DOI: 10.1038/s41563-018-0115-4
- [5] Л. Буджемила, A.H. Алешин, В.Г. Малышкин, П.А. Алешин, И.П. Щербаков, B.H. Петров, Е.И. Теруков. ΦΤΠ, 64 (11),1695 (2022).DOI: 10.21883/FTT.2022.11.53322.418 L. Boudjemila, A.N. Aleshin, V.G. Malyshkin, P.A. Aleshin, I.P. Shcherbakov, V.N. Petrov, E.I. Terukov. Physics Solid State, 64, 1670 (2022). DOI:10.21883/PSS.2022.11.54189.418]
- [6] E. Hauff, D. Klotz. J. Mater. Chem. C, 10, 742 (2022). DOI: 10.1039/D1TC04727B
- M.M. Shehata, T.N. Truong, R. Basnet, H.T. Nguyen,
 D.H. Macdonald, L.E. Black. Solar Energy Materials Solar
 Cells, 251, 112167 (2023).
 DOI: 10.1016/j.solmat.2022.112167
- [8] B. Hailegnaw, N.S. Sariciftci, M.C. Scharber. Phys. Status Solidi A, 22, 2000291 (2020). DOI: 10.1002/pssa.202000291
- [9] E. Terukov, A. Kosarev, A. Abramov, E. Malchukova. Solar Panels and Photovoltaic Materials, 5 (2018). DOI: 10.5772/intechopen.75013
- [10] M. Masuko, M. Shigematsu, T. Hasiguchi, D. Fujishima, M. Kai, N. Yoshimira, T. Yamaguchi, Y. Ichihashi, T. Mishima, N. Matsubara, T. Yamanishi, T. Takahama, M. Taguchi, E. Maruyama, S. Okamoto. IEEE J. Photovoltaics, 4, 1433 (2014). DOI: 10.1109/JPHOTOV.2014.2352151
- [11] A.N. Aleshin, I.P. Shcherbakov, E.V. Gushchina, L.B. Matyushkin, V.A. Moshnikov. Organic Electron., 50, 213 (2017). DOI: 10.1016/j.orgel.2017.08.004
- [12] A.N. Aleshin, I.P. Shcherbakov, O.P. Chikalova-Luzina, L.B. Matyushkin, M.K. Ovezov, A.M. Ershova, I.N. Trapeznikova, V.N. Petrov. Synthetic Metals, 260, 116291 (2020). DOI: 10.1016/j.synthmet.2020.116291
- [13] L. Protesescu, S. Yakunin, M.I. Bodnarchuk, F. Krieg, R. Caputo, C.H. Hendon, M.V. Kovalenko. Nano Lett., 15, 3692 (2015). DOI: 10.1021/nl5048779
- [14] A.K. Soni, R. Joshi, R.S. Ningthoujam. Hot Injection Method for Nanoparticle Synthesis: Basic Concepts, Examples and Applications. In: A.K. Tyagi, R.S. Ningthoujam (eds). Handbook on Synthesis Strategies for Advanced Materials (Indian Institute of Metals Series. Springer, Singapore, 2021), DOI: 10.1007/978-981-16-1807-9 13
- [15] A.M. Ivanov, G.V. Nenashev, A.N. Aleshin. J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 33, 21666 (2022). DOI: 10.1007/s10854-022-08955-7
- [16] H. Zhang, X. Qiao, Y. Shen, T. Moehl, S.M. Zakeeruddin, M. Gratzel, M. Wang. J. Mater. Chem. A, 3, 11762 (2015). DOI: 10.1039/C5TA02206A
- [17] J. Panigrahi, R. Singh, N. Batra, J. Gope, M. Sharma, P. Pathi,
 S. Srivastava, C. Rauthan, P. Singh. Sol. Energy, 136, 412 (2016). DOI: 10.1016/j.solener.2016.06.041
- [18] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, Y. Tagawa. IEEE Transl. J. Magn. Jpn., 2, 740 (1987).
- [19] J. Li, R. Gao, F. Gao, J. Lei, H. Wang, X. Wu, J. Li, H. Liu, X. Hua, S. Liu. J. Alloys Comp., 818, 152903 (2020). DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.152903

- [20] G. Tong, T. Chen, H. Li, W. Song, Y. Chang, J. Liu, L. Yu, J. Xu, Y. Qi, Y. Jiang. Solar RRL, 3, 1900030 (2019). DOI: 10.1002/solr.201900030
- [21] V. Srivastava, A. Alexander, B. Anitha, M.A.G. Namboothiry. Sol. Energy Mat. Sol. Cells, 237, 111548 (2022). DOI: 10.1016/j.solmat.2021.111548
- [22] N.K. Tailor, C.A. Aranda, M. Saliba, S. Satapathi. ACS Mater. Lett., 4, 2298 (2022). DOI: 10.1021/acsmaterialslett.1c00242
- [23] H. Jin, Y. Chen, L. Zhang, R. Wan, Z. Zou, H. Li, Y. Gao. Nanotechnology, 32, 085202 (2020). DOI: 10.1088/1361-6528/abc850
- [24] Q. He, G. Chen, Y. Wang, X. Liu, D. Xu, X. Xu, Y. Liu, J. Bao, X. Wang. Small, 17, 2101403 (2021). DOI: 10.1002/smll.202101403
- [25] M.M. Shehata, T.G. Abdel-Malik, K. Abdelhady. J. Alloys Comp., 736, 225 (2018). DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.11.097